

# 第 430 回 STEP 研究会のご案内

(society, technology, economy and policy)

## ■開催日時

令和 2 年 11 月 30 日(月) 14:00～15:30

## ■講演テーマ

### 「半導体をめぐる米中対立と日本:Deep5G時代に築く日本のポジション」

米中の対立は、これまでの一枚岩的なグローバル経済への復帰を許さないところへきた。ことに半導体をめぐる米中対立は熾烈を極め、軍事・経済安全保障を懸けて互いに一步も引かずにいる。

既にキオクシアやソニーは一時的にせよその影響を受け、半導体製造装置・材料業界も含め、日本の関連産業は翻弄される運命にある。

その中で、コロナの如何にかかわらずクラウドは一層進展し、Deep5G (28GHzミリ波)と結びついて供給側・需要(応用)側の構造を複雑にしていく。この時代に関係の日本の官民はどうあるべきか。

## ■講師

機械振興協会 経済研究所 首席研究員

井上 弘基 氏

## ■モデレータ

独立行政法人経済産業研究所 理事

安藤 晴彦 氏

## ■開催方式

WEB システムにより開催(CISCO Webex)、事前申込制(先着 100 名 参加費:無料)

下記メールへ必要事項をご記入の上、11月26日(木)までにお申込み下さい。  
受付完了後メールにて Web 会議参加要領をお送りします。受講票は発行いたしません。  
受講時にご使用していただく資料も後日メールにてお送り致します。  
なお、ご提供頂く個人情報、弊所講演会関連以外に使用致しません。  
WEB 会議中の画面録画や録画した映像の転載は禁止させていただきます。

E-mail : [info@eri.jspmi.or.jp](mailto:info@eri.jspmi.or.jp) (経済研究所 調査研究部 伊藤)

### 申込み必要事項

会社・団体名

役職・所属

ご芳名

電話番号、Eメールアドレス